

公 募 公 告

平成30年12月7日

公益財団法人高輝度光科学研究センター
理事長 土肥 義治（公印省略）

下記の件について、随意契約を予定していますが、参加意思確認のため公募に付します。

記

1. 公募に付する事項

- (1) 件名 SSBT真空制御装置
- (2) 内容 別紙仕様書のとおり。
- (3) 納期・工期 平成31年3月15日

2. 応募者に必要な資格

- (1) 国又は地方公共団体(都道府県)・国立研究開発法人等公法人の競争参加資格等を有すること。
- (2) 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、又は 当財団から取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

3. 応募要件

- (1) 財団が保有するSSBT真空制御システムについて設計・構造等に精通していること。
- (2) システム全体の保守を行うことが可能な体制を有し、保証を提供できること。

4. 仕様書の閲覧

内容の詳細を確認するために、応募要領・仕様書を入手することができます。
希望者は下記契約担当へ連絡後、パスワードにより以下からダウンロードして下さい。

http://www.iasri.jp/content/files/spec_files/0358-1.pdf

5. 応募書類の提出期限及び提出先

提出期限 平成30年12月21日 午後3時まで

提出先 公益財団法人高輝度光科学研究センター
研究支援部 財務課 担当： 池田 博和 TEL:0791-58-0989

6. その他

- (1) 応募がなかった場合には、契約予定者と随意契約を行う。
- (2) 応募があった場合で、かつ確認の結果 合格者があった場合には、契約予定者と合格者との競争手続きに移行する。